



## 一种双电容厚膜陶瓷感压元件的制备方法

文献类型: 专利

...

作者 [李民强](#)

发表日期 2007

专利国别 中国

专利号 cn101063637

专利类型 发明

权利人 中国科学院合肥研究院

是否PCT专利 是

学科主题 仿生感知技术

公开日期 2009-11-10 ; 2009-11-10

申请日期 2006

专利申请号 cn200610040162

源URL [\[http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1699\]](http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1699)

专题 [合肥物质科学研究院\\_中科院合肥智能机械研究所](#)

推荐引用方式 李民强. 一种双电容厚膜陶瓷感压元件的制备方法, 一种双电容厚膜陶瓷感压元件的制备方法, 一种双电容厚膜陶瓷感压元件的制备方法. cn101063637. 2007-01-01.

GB/T 7714 感压元件的制备方法, 一种双电容厚膜陶瓷感压元件的制备方法. cn101063637. 2007-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
395	102	0

### 其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

